

Docket No.: NUM-157

(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:	
Kazuto Kobayashi, et al.	
Application No.: 10/600,429	Group Art Unit: N/A
Filed: June 23, 2003	Examiner: Not Yet Assigned
For: EXPANSION VALVE	

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country	Application No.	Date
Japan	2002-187936	June 27, 2002

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: July 31, 2003

Respectfully submitted,

Robert S. Green

Registration No.: 41,800

RADER, FISHMAN & GRAUER PLLC

1233 20th Street, N.W.

Suite 501

Washington, DC 20036

(202) 955-3750

Attorney for Applicant

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 6月27日

出願番号

Application Number:

特願2002-187936

[ST.10/C]:

[JP2002-187936]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社不二工機

2003年 6月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-187936

【書類名】

特許願

【整理番号】

1003

【提出日】

平成14年 6月27日

【あて先】

特許庁長官

及川 耕造 殿

【国際特許分類】

F25B 41/06

【発明者】

【住所又は居所】 東京都世田谷区等々力7丁目17番24号 株式会社不

二工機内

【氏名】

小林 和人

【発明者】

【住所又は居所】

東京都世田谷区等々力7丁目17番24号 株式会社不

二工機内

【氏名】

矢野 公道

【発明者】

【住所又は居所】

東京都世田谷区等々力7丁目17番24号 株式会社不

二工機内

【氏名】

渡辺 和彦

【特許出願人】

【識別番号】

391002166

【氏名又は名称】

株式会社 不二工機

【代理人】

【識別番号】

110000062

【氏名又は名称】

特許業務法人 第一国際特許事務所

【代表者】

沼形 義彰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

145426

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

特2002-187936

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 膨張弁

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フランジ部と、これと別体のチューブ部材とからなり、上記チューブ部材の内部には、ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材が固定され、上記オリフィス部材により形成される弁室内に配置された弁体を駆動する上記ガイド部材及びオリフィス部材を貫通するシャフト部材と、上記弁体を上記オリフィス部材の側に付勢する上記プレート部材に支持されるスプリングと、上記フランジ部との間でダイアフラムを挟んでガスチャージ室を形成する蓋部材と、上記ダイアフラムに当接してその変位を上記シャフト部材により上記弁体に伝達するストッパ部材とを備え、上記フランジ部と蓋部材はダイアフラムを挟んで固着されると共に、上記フランジ部はチューブ部材と一体に形成され、上記ガスチャージ室とダイアフラムとにより上記弁体の駆動機構を構成したことを特徴とする膨張弁。

【請求項2】 上記フランジ部とチューブ部材は溶接により一体に形成されていることを特徴とする請求項1記載の膨張弁。

【請求項3】 上記フランジ部と蓋部材は溶接により固着されていることを 特徴とする請求項1又は請求項2のいずれか記載の膨張弁。

【請求項4】 上記ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材は上記チューブ部材に対してカシメ加工により固定されていることを特徴とする請求項1、請求項2又は請求項3記載の膨張弁。

【請求項5】 フランジ部と一体に形成されるチューブ部材とからなり、上記チューブ部材の内部には、ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材が固定され、上記オリフィス部材により形成される弁室内に配置された弁体を駆動する上記ガイド部材及びオリフィス部材を貫通するシャフト部材と、上記弁体を上記オリフィス部材の側に付勢する上記プレート部材に支持されるスプリングと、上記フランジ部との間でダイアフラムを挟んでガスチャージ室を形成する蓋部材と、上記ダイアフラムに当接してその変位を上記シャフト部材により上記弁体に伝達するストッパ部材とを備え、上記フランジ部と蓋部材はダイアフラムを挟ん

で固着されると共に、上記チューブ部材は別体のチューブ部材が一体に形成され 、上記ガスチャージ室とダイアフラムとにより上記弁体の駆動機構を構成したこ とを特徴とする膨張弁。

【請求項6】 上記別体のチューブ部材は溶接により一体に形成されていることを特徴とする請求項5記載の膨張弁。

【請求項7】 上記フランジ部とチューブ部材は別体に構成され、溶接により一体に形成されていることを特徴とする請求項5記載の膨張弁。

【請求項8】 上記フランジ部と蓋部材は溶接により固着されていることを 特徴とする請求項5又は請求項6のいずれか記載の膨張弁。

【請求項9】 上記ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材は上記チューブ部材に対してカシメ加工により固定されていることを特徴とする請求項5、請求項6、請求項7又は請求項8のいずれか記載の膨張弁。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えば車両の空調装置の冷凍サイクルに装備される膨張弁に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、特開平8-152232号公報は、膨張弁本体に対してダイアフラム室を有する機能部品を別体に構成し、この別体の機能部品を弁本体に組み込むことで、膨張弁を構成するものを開示している。そして、感温ケース内にバネを設けて、バネ受けとの間の長さをねじ機構により調整するものが記載されている。同様の構成は、特開平11-351440号公報にも記載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

上述した特開平8-152232号公報に記載された膨張弁にあっては、感温 ケースの取付部にねじ機構を備え、また機能部品全体を弁本体に固定する手段と してもねじ機構を使用しており、全体として複雑な構成とならざるを得ない。 本発明は、膨張弁を配管部材と膨張弁の機能を有するカセットユニットで構成することによって、より簡素化された構造を備える膨張弁を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】

かかる目的を達成するために、本発明は、フランジ部と、これと別体のチューブ部材とからなり、上記チューブ部材の内部には、ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材が固定され、上記オリフィス部材により形成される弁室内に配置された弁体を駆動する上記ガイド部材及びオリフィス部材を貫通するシャフト部材と、上記弁体を上記オリフィス部材の側に付勢する上記プレート部材に支持されるスプリングと、上記フランジ部との間でダイアフラムを挟んでガスチャージ室を形成する蓋部材と、上記ダイアフラムに当接してその変位を上記シャフト部材により上記弁体に伝達するストッパ部材とを備え、上記フランジ部と蓋部材はダイアフラムを挟んで固着されると共に、上記フランジ部はチューブ部材と一体に形成され、上記ガスチャージ室とダイアフラムとにより上記弁体の駆動機構を構成したことを特徴とする。

[0005]

さらに本発明は、上記フランジ部とチューブ部材は溶接により一体に形成されていることを特徴とする。

また、本発明は、上記フランジ部と蓋部材は溶接により固着されていることを 特徴とする。

[0006]

さらにまた、本発明は、上記ガイド部材、オリフィス部材及びプレート部材は 上記チューブ部材に対してカシメ加工により固定されていることを特徴とする。

また、本発明は、上記チューブ部材を別体に構成して溶接により一体に形成することを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明のカセット構造を有する膨張弁の一実施形態を示す断面図であ

る。

全体を符号1で示す膨張弁は、別部材で構成される配管部材10と、カセットユニット100を備える。

配管部材10は、適宜の材料例えばアルミニウムで形成される本体20を有し、本体20には図示しないコンプレッサ側から供給される冷媒の配管が接続される通路30、蒸発器側(図示せず)へ向かう冷媒の配管が接続される通路32、蒸発器から戻る冷媒の配管が接続される通路34、コンプレッサ側へ戻る冷媒の配管が接続される通路36が形成される。

[0008]

本体20の中心部には、冷媒の通路に直交する方向に、段付の内径部40,4 2,44,46が加工される。内径部46は、有底の穴を形成する。

配管部材10の本体20の内径部に挿入されるカセットユニット100は、例えばステンレス材を絞り加工等により形成するチューブ部材110を有する。チューブ部材110は、フランジ部111と一体に形成され、段付部113,115が設けられる。チューブ部材110は、フランジ部111とは反対側の端部は開口している。

[0009]

フランジ部111には、ストッパ部材140が配設され、ストッパ部材140の上面に当接するダイアフラム130の周辺部を挟んだ状態で蓋部材120の外周部が全周にわたって一体に溶接により固着される。蓋部材120とダイアフラム130はガスチャージ室122を形成し、所定のガスが充填され、栓体124により封止される。このガスチャージ室122とダイアフラム130は、弁体の駆動機構を構成する。

[0010]

チューブ部材110には、冷媒が通過する貫通穴112,114,116が形成されている。ストッパ部材140の下面には、シャフト部材150が当接され、シャフト部材150はガイド部材170の中心穴171及びオリフィス部材180の開口181を貫通し、弁室161内に配置される弁体160に当接する。

球形の弁体160は、支持部材162により支持され、支持部材162はスプ

リング164を介して固定プレート166に支持される。

[0011]

ガイド部材 170にはシール部材 174 が挿入され、保持部材 172により固定される。シール部材 174 は、シャフト部材 150 をガイドするとともに、蒸発器へ向かう冷媒の通路 32 と、蒸発器から戻る冷媒の通路 34 との間の冷媒の漏れをシールする。ガイド部材 170 はチューブ部材 110 に対してカシメ加工部 110 により固定される。さらに、オリフィス部材 110 と固定プレート 1166 もそれぞれカシメ加工部 110 により固定される。

[0012]

カセットユニット100は、配管部材10の本体20の内径部に挿入され、止めリング50により固定される。カセットユニット100と本体20の内径部との間には、3個のシール部材62,64,66が嵌着され、カセットユニット100の外周部と配管部材10の本体20の内径部との間のシール部を形成する。

[0013]

かかる構成により、蒸発器からコンプレッサ側に送出される冷媒の通路34,36内の低圧冷媒の温度がシャフト部材150及びストッパ部材140を介してガスチャージ室122に伝達され、ガスチャージ室122内に封入された冷媒の圧力が変化し、この圧力変化がダイアフラム130の変位としてストッパ部材140によりシャフト部材150に伝達され、弁体160がオリフィス部材180の開口181に接離するよう駆動される。即ち、蒸気圧力変化とスプリング164の付勢力及び上記通路34,36内の冷媒圧力の釣り合う位置に弁体160が駆動されて、コンプレッサ側から供給される冷媒の通る通路30から弁室161に流入し、オリフィス部材180の開口181を経て膨張され、通路32から蒸発器に向って送出される。蒸発器に送出される冷媒の量が制御される。

[0014]

そして、カセットユニット100のチューブ部材110の外径部と配管部材1 0の本体20の内径部との間には、間隙が設けられるので配管部材10に形成する各通路30,32,34,36は自由な方向に形成することができる。

したがって、配管の自由度が向上し、空調装置のレイアウトも自由に設定する

ことができる。

[0015]

カセットユニット100は、これ自体で膨張弁の機能の全てを備えている。

配管部材10は、膨張弁の機能を備えるカセットユニット100に対する冷媒の配管を接続する通路を備えることで、その機能を発揮するので、通路の形状、構造等は自由に設計することができる。

[0016]

しかしながら、カセットユニット100と配管部材10との間の冷媒のシール 構造は、確実なシール性能を確保する必要がある。

一方、カセットユニット100のチューブ部材110は、ステンレス鋼材を深 絞り加工により製造するのであるから、その加工性を考慮して種々の構成が採用 される。

[0017]

図2は、本発明のカセットユニットの他の実施形態を示す断面図である。

本実施形態は図1の構成に比べ、段付部を少なくした構成であり、図2において、全体を符号200で示すカセットユニットは、フランジ部211と一体のチューブ部材210を有し、チューブ部材210には段付部213が形成され、冷媒が通過する貫通穴212,214,216が設けられる。

[0018]

フランジ部211には、ストッパ部材240が配設され、ストッパ部材240の上面に当接するダイアフラム230の周辺部を挟み、蓋部材220が一体に溶接される。蓋部材220とダイアフラム230は、ガスチャージ室222を形成し、所定のガスが充填され、栓体224により封止される。

[0019]

ストッパ部材240の下面には、シャフト部材250が当接され、シャフト部材250は、ガイド部材270、オリフィス部材280を貫通し、弁室261内に配置される弁体260に当接する。オリフィス部材280は、カシメ加工部K2によりチューブ部材210に固定される。

[0020]

球形の弁体260は、支持部材262により支持され、支持部材262はスプリング264を介して固定プレート266に支持される。固定プレート266はカシメ加工部K3によりチューブ部材210に固定される。

[0021]

ガイド部材270には、シール部材274が挿入され、保持部材272により 固定される。

シール部材274は、シャフト部材250をガイドするとともに、蒸発器へ向かう冷媒と蒸発器から戻る冷媒の漏れをシールする。

[0022]

ガイド部材 270 は、円筒形の外周部を有し、カシメ加工部 K_1 によりチューブ部材 210 の円筒部に固定される。ガイド部材 270 に対向するチューブ部材 210 の外周部には、ゴム製のブッシュ部材 290 が嵌着される。

このゴム製のブッシュ部材290は、カセットユニット200を図1に示す配管部材10に挿入したときのシール部を形成する。かかる構成によれば、図1と同様に冷媒の量を制御でき、段付部が少なく形成し易いチューブ部材210とすることができる。この際にチューブ部材210の段付部213にシール部材66 a及びフランジ部211の段付部215にシール部材62aを介在させる。

かかる構成によれば、図1と同様に冷媒の流量を制御でき、段付部が少なく、 形成し易いチューブ部材210とすることができる。

[0023]

図3は、本発明のカセットユニットの他の実施形態を示す断面図である。

本実施形態においても、図1の実施形態と同一の作用にて冷媒の流量を制御で きるのは勿論である。

図において、全体を符号300で示すカセットユニットは、フランジ部311 と一体のチューブ部材310を有し、チューブ部材310には段付部313が形成され、冷媒が通過する貫通穴312,314,316が設けられる。

[0024]

フランジ部311には、ストッパ部材340が配設され、ストッパ部材340 の上面に当接するダイアフラム330の周辺を挟み、蓋部材320が一体に溶接 される。蓋部材320とダイアフラム330は、ガスチャージ室322を形成し、所定のガスが充填され、栓体324により封止される。

[0025]

ストッパ部材340の下面には、シャフト部材350が当接され、シャフト部材350は、ガイド部材370、オリフィス部材380を貫通し、弁室361内に配置される弁体360に当接する。オリフィス部材380は、カシメ加工部K2によりチューブ部材310に固定される。

[0026]

球形の弁体360は、支持部材362により支持され、支持部材362はスプ リング364を介して固定プレート366に支持される。固定プレート366は カシメ加工部K3によりチューブ部材310に固定される。

[0027]

ガイド部材370には、シール部材374が挿入され、保持部材372により 固定される。

シール部材374は、シャフト部材350をガイドするとともに、蒸発器へ向かう冷媒と蒸発器から戻る冷媒の漏れをシールする。

[0028]

ガイド部材370は、円筒形の外周部を有し、カシメ加工部K₁によりチューブ部材310の円筒部に固定される。ガイド部材370に対向するチューブ部材310の外周部には、ゴム製のブッシュ部材390が嵌着される。

さらに、チューブ部材310の段付部313にゴム製のシール部材392を焼付け加工により取付ける。フランジ部311の段付部315にシール部材62bを介在させる。これらゴムブッシュ部材390、シール部材392,62bは、カセットユニット300を図1の配管部材10に挿入したときのシール部を形成する。

[0029]

図4は、本発明のカセットユニットの他の実施形態を示す断面図である。

本実施形態は段付部を有しないチューブ部材を用いる構成であり、図1と同様 の作用を奏するのは勿論である。 図において、全体を符号400で示すカセットユニットは、フランジ部411 と一体のチューブ部材410を有し、チューブ部材410は直円筒状に形成され 、冷媒が通過する貫通穴412,414,416が設けられる。

[0030]

フランジ部411には、ストッパ部材440が配設され、ストッパ部材440 の上面に当接するダイアフラム430の周辺部を挟み、蓋部材420が一体に溶 接される。蓋部材420とダイアフラム430は、感温室となるガスチャージ室 422を形成し、所定のガスが充填され、栓体424により封止される。

[0031]

ストッパ部材440の下面には、シャフト部材450が当接され、シャフト部材450は、ガイド部材470、オリフィス部材480を貫通し、弁室461内に配置される弁体460に当接する。オリフィス部材480は、カシメ加工部K2によりチューブ部材410に固定される。

[0032]

球形の弁体460は、支持部材462により支持され、支持部材462はスプリング464を介して固定プレート466に支持される。

[0033]

ガイド部材470には、シール部材474が挿入され、保持部材472により固定される。

シール部材474は、シャフト部材450をガイドするとともに、蒸発器へ向かう冷媒と蒸発器から戻る冷媒の漏れをシールする。

[0034]

ガイド部材470は、円筒形の外周部を有し、カシメ加工部K₁によりチューブ部材410の円筒部に固定される。ガイド部材470に対向するチューブ部材410の外周部には、ゴム製のブッシュ部材490が嵌着される。

さらに、弁室461の外側にはゴムブッシュ部材492が嵌着される。フランジ部411の段付部415にシール部材62cを介在させる。これらゴムブッシュ材490,492及びシール部材62cは、カセットユニット400を図1に示す配管部材10に挿入したときのシール部を形成する。

[0035]

以上の実施形態においては、カセットユニットのチューブ部材は絞り加工等によりフランジ部と一体に形成される場合を示したが、本発明はこれに限らずチューブ部材とフランジ部とをそれぞれ別体に構成し、別体に構成されたチューブ部材とフランジ部とを溶接により一体に形成してもよいのは勿論である。

[0036]

図5は、チューブ部材とフランジ部材を別体に構成した場合を示す。本発明の一実施形態の構成を示す断面図であり、図1に示す実施形態のおいて、チューブ部材とフランジ部とを別体に構成している。図5において、図1と同一符号は同一又は均等部分を示し、110'はチューブ部材、111'はフランジ部材であり、チューブ部材110'及びフランジ部材111'はそれぞれ別体に構成され、両者は例えばTIG溶接によりフランジ部材111'の筒状部分111'aにおいて、溶接個所W₁にて示すように溶接されることにより一体化されている。

[0037]

かかる構成において、フランジ部材111'と蓋部材120とでダイアフラム130の周辺部を挟んだ状態で溶接によりフランジ部材111'と蓋部材120が固着され、ガスチャージ室122を形成する。このガスチャージ室122とダイアフラム130とにより弁体160の駆動機構が構成される。

[0038]

なお、図5に示す実施の形態では、ダイアフラム130の変位が伝達されるストッパ部材140は大径部140aとこれに連続して一体に形成された小径部140bとからなり、大径部140aの周辺は延出してフランジ部111'に係止され、小径部140bの周囲は、チューブ部材110'の内部に当接し、その下部はシャフト部材150の上端が内部に嵌合する円筒状の突起部140cを有し、シャフト部材150の下端は弁体160に当接している。

[0039]

かかる実施の形態によれば、通路30に供給されるコンプレッサ側からの冷媒は、弁室161に流入し、オリフィス部180を経て膨張され、通路32から蒸発器に向って送出され、この際、蒸発器からコンプレッサ側に向う通路34及び

36を通る冷媒の温度・圧力により、ガスチャージ室122内に封入された冷媒の圧力変化にしたがったダイアフラム130の変位により、弁体160がシャフト部材150により駆動され、オリフィス部材180の開口181に接離して、蒸発器に送出される冷媒の流量が制御されることになり、図1に示す実施の形態と同一の作用が行われる。

[0040]

さらに、本発明では、チューブ部材とフランジを別体に構成する場合に限らず、図1に示す実施の形態のチューブ部材を適宜の個所にて別体にし、別体にした チューブ部材を溶接により一体に形成してもよいのである。

[0041]

即ち、図6に示す本発明の他の実施の形態は別体のチューブ部材を溶接により一体に形成する場合を示し、図6において、図1のチューブ部材110はチューブ部材110aと110bとに別体にて構成され、チューブ部材110aと110bとを、例えばパイプ部材110aの段付部113'の近傍にて、例えばTIG溶接により溶接個所W2にて溶接により一体に形成するのである。また、図6において、パイプ部材110aとフランジ部111'の筒状部分111'aとは図1と同様に一体に形成した場合を示しているが、これらを図5と同じく別体に構成して溶接により一体に形成してもよいのは勿論である。

[0042]

なお、図6において、図1及び図5に示す実施の形態と同一符号は同一又は均 等部分を示し、同一の作用を奏するので説明は省略する。

また、図5及び図6の実施の形態に示すストッパ部材140は、図1の実施の 形態に示すストッパ部材と同一形状の構成としてもよいのは勿論であり、さらに は図2、図3及び図4の各実施の形態において、図5又は図6の各実施の形態に 示す如くチューブ部材とフランジ部を別体にて構成し、別体のそれらを溶接によ り一体に形成してもよく、また別体に構成したチューブ部材を溶接により一体に 形成してもよいのは勿論である。

[0043]

また、図5及び図6に示す実施の形態においては、カセット100と本体20

の内径部との間のシール部材 6 2 は、フランジ部 1 1 1 1 の筒状部分 1 1 1 1 a に位置する場合を示している。

[0044]

上述した本発明に係る膨張弁の設計の自由度について、図7〜図10を用いて 説明する。なお、図7〜図10において、図1に示す実施形態と同一部分には、 同一の符号を付して説明を省略する。

[0045]

図7は、図1に示す実施形態の膨張弁1を蒸発器に取付ける場合に、膨張弁1に冷媒用配管をフランジ51及び51'を用いて接続するフランジ接続の例を示す断面図であり、図において、フランジ51及び51'はそれぞれ〇リング52,52'及び〇リング53,53'により気密に膨張弁1の配管部材10の本体20に適宜に取り付けられている。そのフランジ接続により、膨張弁1を蒸発器に接続する場合を図6により示す。

[0046]

図8は、図1に示す膨張弁1を蒸発器54に接続する場合の概略を示す図であり、図示しないコンプレッサ側よりの冷媒が配管55を介して冷媒通路30に導入され、冷媒通路32を経て配管56を介して蒸発器54に送出され、蒸発器54を経て、蒸発器54より送出される冷媒が配管57を介して冷媒通路34に流入し、冷媒通路36を経て配管58を介してコンプレッサ側に送出される。各配管55~58はフランジ51及び51'に例えば挿入したり圧入して接続される。さらには、一体に構成してもよい。

[0047]

さらに、図9及び図10は、図1に示す実施形態の膨張弁1に配管を接続する場合に、配管部材10の本体20に直接溶接により固着するパイプ接続の例を示す図である。図9において、配管部材本体20に形成された各冷媒通路30,32,34及び36に例えばアルミ製のパイプ70,71,72及び73がそれぞれ接続され、溶接個所Wにて配管部材本体20に固着される。

[00.48]

図10は、図9に示すパイプ接続において、パイプ70を内径部46に接続す

る場合を示し、配管部材本体20にコンプレッサ側からの冷媒が供給される冷媒 通路30'が形成されており、内径部46に連通している。この通路30'にパ イプ70'が溶接個所W'にて溶接され、配管部材本体20に固着される。なお 、図10では、プレート部材166に貫通穴166'を設ける場合を示している

[0049]

さらに本発明においては、図1に示した実施の形態において、図11に示す実施の形態の如く蓋部材120を金属又は樹脂製あるいはゴム製の保護カバー12 1で覆うことも可能である。

なお、図11においては、保護カバー121以外の構成は図1と同一であるので、他の構成の説明は省略している。

また、図11に示す保護カバー121は、上述した図1の実施形態以外に適用できるのは勿論である。

[0050]

【発明の効果】

本発明の膨張弁は以上のように、空調装置の各機器と膨張弁を結ぶ配管が接続される配管部材と、配管部材に挿入される膨張弁の機能を有するカセットユニットを別部材として構成し、両者を組み合わせて膨張弁を製作するものである。

配管部材に形成される冷媒配管の接続方法及び冷媒の通路の向きは、適用される空調装置のレイアウトに合わせて自由に設定することができ、設計の自由度が向上する。

また、本発明においてはカセットユニットの構造も簡素化され、全体のコスト も低減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の膨張弁の全体構造を示す断面図。

【図2】

本発明の膨張弁のカセットユニットの他の例を示す断面図。

【図3】

本発明の膨張弁のカセットユニットの他の例を示す断面図。

【図4】

本発明の膨張弁のカセットユニットの他の例を示す断面図。

【図5】

本発明の膨張弁のカセットユニットの他の例を示す断面図。

【図6】

本発明の膨張弁のカセットユニットの他の例を示す断面図。

【図7】

本発明の膨張弁の配管例を示す断面図。

【図8】

本発明の膨張弁の配管例を示す断面図。

【図9】

本発明の膨張弁の配管例を示す断面図。

【図10】

本発明の膨張弁の配管例を示す断面図。

【図11】

本発明の膨張弁の他の例を示す断面図。

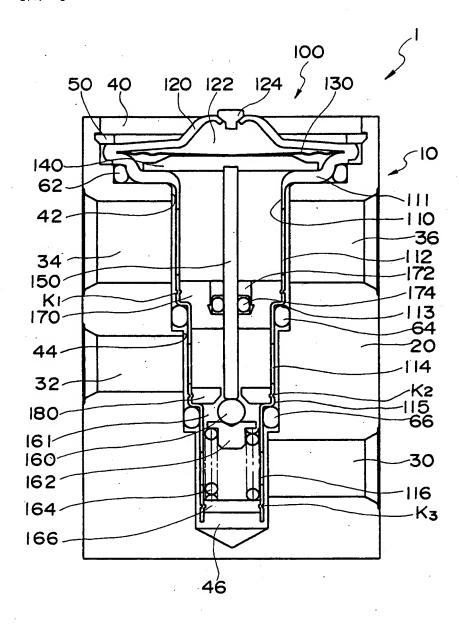
【符号の説明】

- 1 膨張弁
- 10 配管部材
- 20 配管部材本体
- 30, 32, 34, 36 冷媒通路
- 100 カセットユニット
- 110 チューブ部材
- 111 フランジ部
- 120 蓋部材
- -122 ガスチャージ室
 - 130 ダイアフラム
 - 140 ストッパ部材

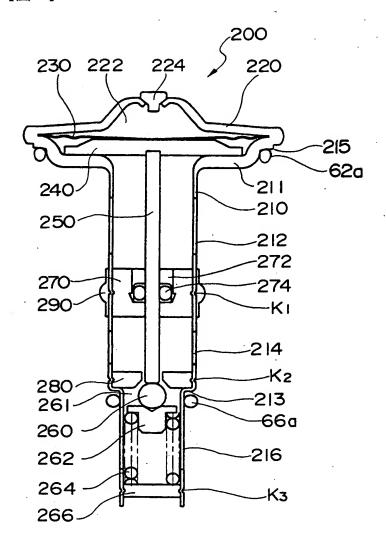
特2002-187936

- 150 シャフト
- 160 弁体
- 161 弁室
- 166 プレート部材
- 170 ガイド部材
- 180 オリフィス部材

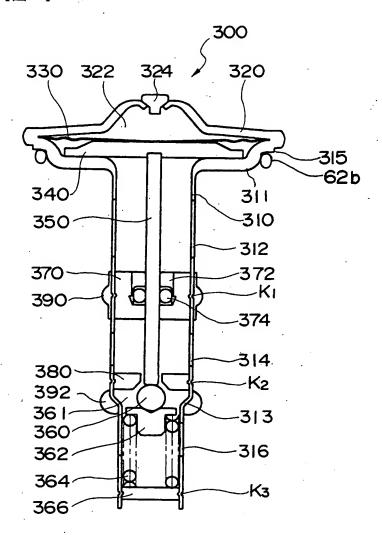
【書類名】 図面【図1】



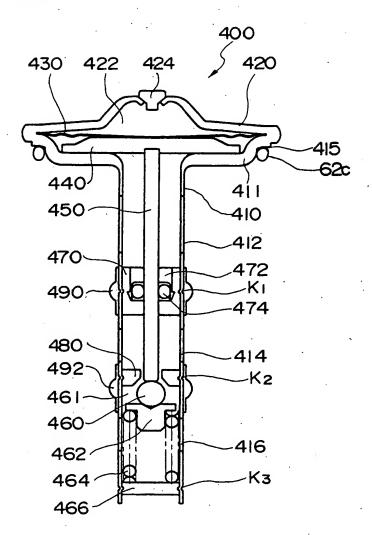
【図2】



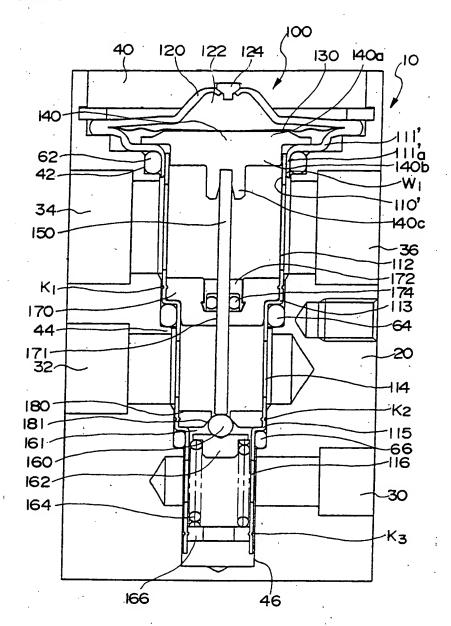
【図3】



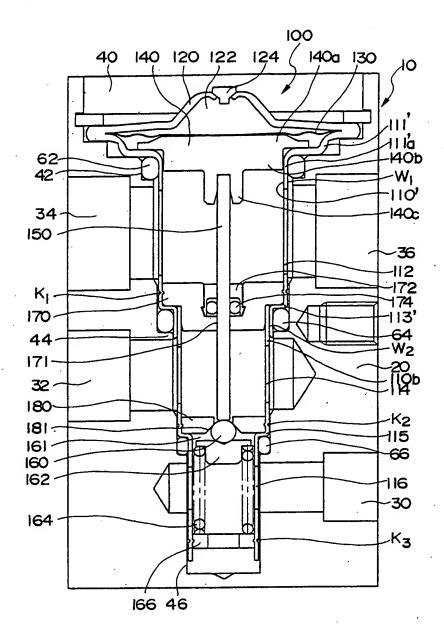
【図4】



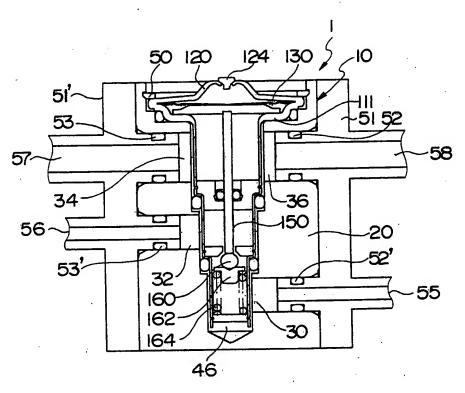
【図5】



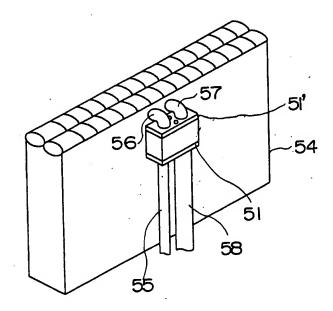
【図6】



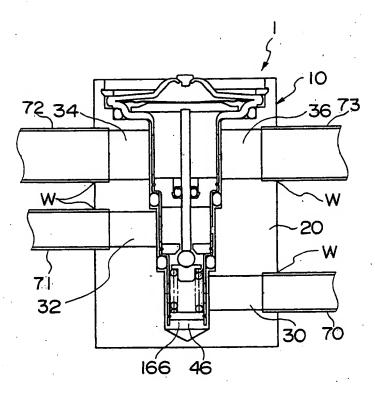
【図7】



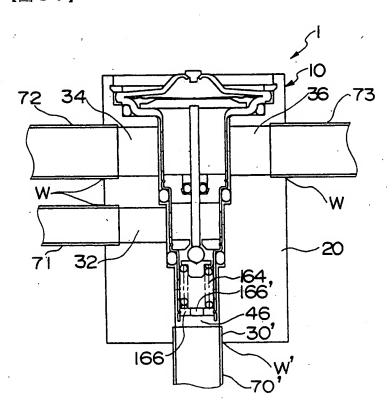
【図8】



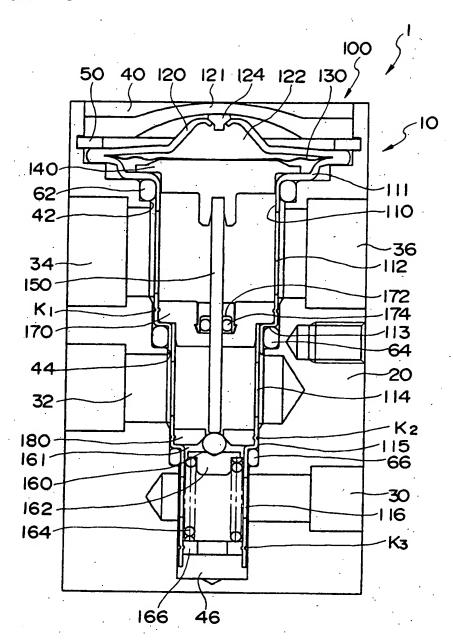
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 空調装置の冷凍サイクルに装備される冷媒の膨張弁の構造の改良を図る。

【解決手段】 膨張弁1は、冷媒の配管が接続される通路を有する配管部材10と、カセットユニット100により構成され、両者は別体に製造される。カセットユニット100は、別体に構成されフランジ部111とチューブ部材110とが溶接により一体に形成され、内部にガイド部材170、オリフィス部材180、プレート部材166が固定される。蓋体120とダイアフラム130が形成するガスチャージ室122のガス圧によりダイアフラム130が変位し、ストッパ部材140を介してシャフト部材150に伝達される。シャフト部材150はガイド部材170により案内され、弁室161内の弁体160を操作する。カセットユニット100を配管部材10に挿入し、リング50により固定する。要所にシール部材62,64,66が装着される。

【選択図】

図 5

出願人履歴情報

識別番号

[391002166]

1. 変更年月日 1995年11月21日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都世田谷区等々力7丁目17番24号

氏 名 株式会社不二工機